

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定番号	JCSS0056
初回認定日	1995 年 6 月 21 日
最新交付日	2018 年 3 月 20 日
認定された事業所の名称 及び所在地	トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 計測標準センター事業部 〒 471-8571 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地 法人番号 7180301018923
問い合わせ窓口	計測標準センター事業部 Tel: 0565-23-6637 FAX: 0565-23-5779
認定規格	ISO/IEC 17025:2005（校正）
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：長さ

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 19 年 5 月 24 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 19 年 5 月 24 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：一次元寸法測定器 [平成 29 年 3 月 23 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %) [L=呼び寸法(mm)]
一次元寸法測定器	ブロックゲージ (比較測定法による)	0.5 mm 以上 100 mm 以下	0.07 μm
		100 mm 超 500 mm 以下	$(0.15+0.00077 \cdot L)$ μm
	ノギス	200 mm 以下	0.02 mm
	ハイトゲージ	600 mm 以下	0.03 mm
	デプスゲージ	150 mm 以下	0.02 mm
	マイクロメータ	100 mm 以下	2 μm
	ダイヤルゲージ 校正器	25 mm 以下	1.0 μm
	ダイヤルゲージ	5 mm 以下	1.1 μm
		5 mm 超 50 mm 以下	2.0 μm
		50 mm 超 100 mm 以下	3.1 μm
	てこ式 ダイヤルゲージ	1 mm 以下	1.0 μm
	リングゲージ	6 mm 以上 15 mm 未満	0.5 μm
		15 mm 以上 315 mm 以下	0.8 μm
	プラグゲージ	2 mm 以上 100 mm 以下	0.9 μm
	直尺 (端面が基点のもの)	1000 mm 以下	0.05 mm
	鋼製巻尺	1 m 以下	0.07 mm
1 m 超 100 m 以下		上記の値に 1 m を超える 毎に 0.07 mm を加算	

登録に係る区分：質量

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 20 年 11 月 6 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 20 年 11 月 6 日

校正手法の区分の呼称 [登録又は登録更新年月日]：分銅等、はかり [平成 28 年 10 月 20 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
		質量の範囲	協定質量の校正
分銅等	分銅	1 mg	0.0050 mg
		2 mg	0.0050 mg
		5 mg	0.0050 mg
		10 mg	0.0054 mg
		20 mg	0.0060 mg
		50 mg	0.012 mg
		100 mg	0.013 mg
		200 mg	0.014 mg
		500 mg	0.015 mg
		1 g	0.017 mg
		2 g	0.019 mg
		5 g	0.048 mg
		10 g	0.050 mg
		20 g	0.072 mg
		50 g	0.076 mg
		100 g	0.11 mg
		200 g	0.16 mg
		500 g	0.36 mg
		1 kg	0.90 mg
		2 kg	1.5 mg
		5 kg	7.0 mg
		10 kg	11 mg
	20 kg	17 mg	
	おもり	100 g 以上 200 g 以下	1.2 mg
		200 g 超 500 g 以下	1.4 mg
		500 g 超 1 kg 以下	2.8 mg
		1 kg 超 2 kg 以下	3.4 mg
		2 kg 超 5 kg 以下	60 mg
5 kg 超 10 kg 以下		60 mg	
	10 kg 超 20 kg 以下	64 mg	

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力(信頼の水準約 95 %)	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式 非自動 はかり	1 mg	0.0031 mg	0.0031 mg
		2 mg	0.0031 mg	0.0031 mg
		5 mg	0.0031 mg	0.0031 mg
		10 mg	0.0040 mg	0.0040 mg
		20 mg	0.0044 mg	0.0044 mg
		50 mg	0.0058 mg	0.0058 mg
		100 mg	0.0072 mg	0.0072 mg
		200 mg	0.0086 mg	0.0086 mg
		500 mg	0.012 mg	0.012 mg
		1 g 以上 2 g 以下	0.026 mg	0.027 mg
		2 g 超 5 g 以下	0.076 mg	0.076 mg
		5 g 超 10 g 以下	0.079 mg	0.079 mg
		10 g 超 20 g 以下	0.088 mg	0.089 mg
		20 g 超 50 g 以下	0.12 mg	0.13 mg
		50 g 超 100 g 以下	0.16 mg	0.18 mg
		100 g 超 200 g 以下	0.29 mg	0.32 mg
		200 g 超 500 g 以下	0.70 mg	0.79 mg
		500 g 超 1 kg 以下	1.5 mg	3.6 mg
		1 kg 超 2 kg 以下	2.8 mg	7.2 mg
		2 kg 超 5 kg 以下	13 mg	36 mg
5 kg 超 10 kg 以下	25 mg	71 mg		
10 kg 超 20 kg 以下	49 mg	0.15 g		
20 kg 超 30 kg 以下	0.15 g	0.25 g		

登録に係る区分：温度

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 21 年 10 月 30 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 21 年 10 月 30 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：接触式温度計 [平成 29 年 10 月 26 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類		校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
接触式温度計	抵抗温度計 (比較校正法)	4 線式白金 抵抗温度計 (100 Ω)	-40 °C 以上 150 °C 以下	0.048 K
			150 °C 超 300 °C 以下	0.11 K
	指示計器付温度計 (比較校正法)	白金抵抗 温度計	-40 °C 以上 150 °C 以下	0.038 °C
		熱電対 サーミスタ 測温体	150 °C 超 300 °C 以下	0.095 °C

登録に係る区分：振動加速度

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 28 年 12 月 8 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 28 年 12 月 8 日

校正手法の区分の呼称[登録年月日]：振動加速度測定装置等[平成 28 年 12 月 8 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
振動加速度測定装置等	振動加速度計 (電荷感度)	20 Hz	1.1 %
		25 Hz	1.1 %
		31.5 Hz	1.1 %
		40 Hz	1.1 %
		50 Hz	1.1 %
		63 Hz	1.1 %
		80 Hz	1.1 %
		100 Hz	0.9 %
		125 Hz	0.9 %
		160 Hz	0.9 %
		200 Hz	1.1 %
		250 Hz	1.3 %
		315 Hz	1.3 %
		400 Hz	1.5 %
		500 Hz	1.1 %
		630 Hz	1.1 %
		800 Hz	1.1 %
		1000 Hz	1.2 %
		1250 Hz	1.2 %
		1600 Hz	1.2 %
2000 Hz	1.5 %		
2500 Hz	2.0 %		
3150 Hz	3.0 %		
4000 Hz	3.0 %		
5000 Hz	3.0 %		

登録に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成7年6月21日

国際MRA対応初回認定年月日：平成7年6月21日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：直流・低周波測定器等[平成28年6月15日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約95%)
直流・低周波 測定器等	直流抵抗器	10 mΩ以上 100mΩ未満	0.69%
		100mΩ	14 ppm
		100mΩ超 1 Ω未満	0.69%
		1 Ω	20 ppm
		1 Ω超 10 Ω未満	82 ppm
		10 Ω	10 ppm
		10 Ω超 100 Ω未満	30 ppm
		100 Ω	7.8 ppm
		100 Ω超 1 kΩ未満	13 ppm
		1 kΩ	4.5 ppm
		1 kΩ超 10 kΩ未満	14 ppm
		10 kΩ	4.4 ppm
		10 kΩ超 100 kΩ未満	13 ppm
		100 kΩ	4.6 ppm
		100 kΩ超 1 MΩ未満	25 ppm
		1 MΩ	14 ppm
		1 MΩ超 10 MΩ未満	0.010%
		10 MΩ	65 ppm
	直流抵抗 測定装置	100 mΩ	17 ppm
		1 Ω	3.5 ppm
		10 Ω	3.8 ppm
		100 Ω	3.6 ppm
		1 kΩ	3.7 ppm
		10 kΩ	3.6 ppm
		100 kΩ	3.8 ppm
		1 MΩ	3.9 ppm
	10 MΩ	8.4 ppm	
	直流電圧 発生装置	10 mV以上 50 mV未満	27 ppm
		50 mV以上 100 mV以下	12 ppm
		100 mV超 1 V未満	7 ppm
		1 V	2.4 ppm
		1.018 V	2.4 ppm
		1 V超 10 V未満	5 ppm
10 V		2.4 ppm	
10 V超 100 V以下		9 ppm	
100 V超 1 kV以下	20 ppm		

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)	
直流・低周波 測定器等	直流電圧 測定装置	10 mV 以上 50 mV 以下	65 ppm	
		50 mV 超 200 mV 以下	18 ppm	
		200 mV 超 2 V 以下	10 ppm	
		2 V 超 10 V 未満	6 ppm	
		10 V	2.4 ppm	
		10 V 超 20 V 以下	5 ppm	
		20 V 超 200 V 以下	8 ppm	
		200 V 超 1 kV 以下	9 ppm	
	直流電流 発生装置	10 μ A 以上 100 μ A 以下	41 ppm	
		100 μ A 超 1 mA 以下	41 ppm	
		1 mA 超 10 mA 以下	44 ppm	
		10 mA 超 100 mA 以下	41 ppm	
		100 mA 超 1 A 以下	41 ppm	
		1 A 超 10 A 以下	41 ppm	
		10 A 超 20 A 以下	59 ppm	
	直流電流 測定装置	100 μ A	0.011 %	
		1 mA	56 ppm	
		10 mA	57 ppm	
		100 mA	61 ppm	
		1 A	92 ppm	
	交流電圧 発生装置	10 Hz	300 mV	0.020 %
			10 V	0.018 %
			200 V	0.018 %
		20 Hz	10 V	94 ppm
			50 Hz	10 mV
		30 mV		0.024 %
		100 mV		0.011 %
		300 mV		59 ppm
		1 V		45 ppm
		3 V		48 ppm
		10 V		47 ppm
		20 V		45 ppm
		30 V		52 ppm
60 V		45 ppm		
100 V		48 ppm		
200 V		48 ppm		
300 V		63 ppm		
700 V		62 ppm		
1 kV	53 ppm			

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲		最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波 測定器等	交流電圧 発生装置	60 Hz	10 mV	0.045 %
			30 mV	0.024 %
			100 mV	0.011 %
			300 mV	59 ppm
			1 V	45 ppm
			3 V	48 ppm
			10 V	46 ppm
			30 V	52 ppm
			100 V	47 ppm
			300 V	63 ppm
		1 kV	53 ppm	
		1 kHz	10 mV	0.045 %
			30 mV	0.024 %
			33 mV	0.024 %
			100 mV	0.011 %
			300 mV	59 ppm
			330 mV	66 ppm
			1 V	40 ppm
			2 V	38 ppm
			3 V	46 ppm
			3.3 V	47 ppm
			6 V	39 ppm
			10 V	42 ppm
			20 V	41 ppm
			30 V	50 ppm
			33 V	49 ppm
			60 V	44 ppm
			100 V	43 ppm
			200 V	44 ppm
			300 V	60 ppm
		330 V	60 ppm	
		700 V	60 ppm	
		1 kV	51 ppm	
10 kHz	300 mV	59 ppm		
	1 V	41 ppm		
	2 V	40 ppm		
	3 V	45 ppm		
	6 V	40 ppm		
	20 V	41 ppm		
	30 V	50 ppm		
	60 V	42 ppm		
	200 V	44 ppm		
	300 V	61 ppm		
1 kV	52 ppm			

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲		最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波 測定器等	交流電圧 発生装置	20 kHz	300 mV	59 ppm
			1 V	42 ppm
			3 V	46 ppm
			10 V	42 ppm
			30 V	50 ppm
			300 V	61 ppm
		50 kHz	300 mV	75 ppm
			1 V	58 ppm
			3 V	72 ppm
			10 V	52 ppm
			30 V	75 ppm
			100 V	68 ppm
		100 kHz	300 mV	0.015 %
			1 V	92 ppm
			10 V	91 ppm
			200 V	0.011 %
		200 kHz	1 V	0.022 %
			10 V	0.024 %
		500 kHz	300 mV	0.081 %
			1 V	0.077 %
		1 MHz	1 V	0.30 %
	交流電圧 測定装置	50 Hz	10 V	68 ppm
			100 V	75 ppm
		60 Hz	10 V	68 ppm
			100 V	75 ppm
		1 kHz	10 V	68 ppm
			100 V	75 ppm
	交流電流 発生装置	60 Hz	10 mA	93 ppm
			100 mA	96 ppm
			1 A	0.012 %
	交流電流 測定装置	60 Hz	10 mA	0.018 %
			100 mA	0.017 %
			1 A	0.031 %

登録に係る区分：力

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 26 年 3 月 20 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 26 年 3 月 20 日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：力計[平成 30 年 3 月 20 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種 類	校正範囲		最高測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
力計	JIS B 7721 に準じる 方法	圧縮力	39.23 N 以上 100 N 以下	0.20 %
			0.1 kN 以上 100 kN 以下	0.10 %
		引張力	39.23 N 以上 100 N 以下	0.20 %
			0.1 kN 以上 100 kN 以下	0.10 %

登録に係る区分：圧力

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 21 年 3 月 4 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 21 年 3 月 4 日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：圧力計[平成 29 年 3 月 23 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種 類	校正範囲		最高測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
圧力計	機械式 圧力計	気体ゲージ圧力	-90 kPa 以上 -25 kPa 以下	0.05 kPa
			20 kPa 以上 700 kPa 以下	2 kPa
	圧力計 (デジタル 圧力計)	気体絶対圧力	20 kPa 以上 130 kPa 以下	0.015 kPa
			気体ゲージ圧力	-90 kPa 以上 -25 kPa 以下
		20 kPa 以上 100 kPa 以下		0.02 kPa
		100 kPa 超 1050 kPa 以下		0.12 kPa

登録に係る区分：音響・超音波

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 28 年 9 月 8 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 28 年 9 月 8 日

校正手法の区分の呼称[登録年月日]：音響測定器等[平成 28 年 9 月 8 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種 類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
音響測定器等	音響校正器	94 dB, 1kHz	0.13 dB
		114 dB, 250 Hz	0.12 dB
		124 dB, 250 Hz	0.13 dB